19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-58015

·

⑤Int. Cl.

6

願

②出

人

識別配号

キャノン株式会社

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)2月27日

G 02 B 26/10 G 03 G 15/01 15/04

B 1 1 2 A 1 1 6 7348-2H 6777-2H 8607-2H

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全8頁)

公発明の名称 光走査装置

②特 願 昭63-210165

②出 顯 昭63(1988)8月24日

⑩発明者 小出 純

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

個代 理 人 弁理士 髙梨 幸雄

明 細・:

 発明の名称 光走査装置

2. 特許請求の範囲

(1) 複数のレーザー光東を単一の光偏向器を介 して偏向させ第1集光系に導光し、第1集光で で集光した後、各レーザー光東毎に被走査の 傍に配置したアナモフィック系より成る第2集光 レンズに人射させ該第2集光レンズからの サー光東を各レーザー光東毎に被走査而上に導光 して光走査する際、該第1集光レンズを該被走査 面上の走査方向と垂直方向の屈折力がアフォーカ ルとなるように構成したことを特徴とする光走査 装置。

(2) 前記複数のレーザー光東はその放射位置が 被走査面上の走査方向と垂直方向に直線状に位置 しており、該第1 集光レンズに各レーザー光東の 主光線が平行でかつ該第1 集光レンズの光軸面に 沿って入射していることを特徴とする請求項1 記 載の光走査装置。 (3)前記第2集光レンズは少なくとも1つのトーリック面を有しており、被走査面上の走査方向と垂直方向において前記光偏向器の偏向面と該被走査面とが略共役関係となるように構成されていることを特徴とする請求項1記載の光走査装

(4) 前記第1集光レンズは被走壺面上の走査方向に f - θ 特性を有しており、該第1集光レンズの後方には該複数のレーザー光束を分離して各々の被走壺面上に導光する為の光学手段が設けられていることを特徴とする請求項1記載の光走壺装

3、発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は光走査装置に関し、特に複数のレーザー光束を用いて各々の像担持体である被走査節を光走査するようにした、例えば電子写真プロセスを有するカラーレーザーピームブリンターやマルチカラーレーザーピームブリンター等の装置に好適な光走査装置に関するものである。

(従来の技術)

従来よりカラーレーザービームブリンター(カラーLBP) 等の光走査装置においては複数のレーザー光束を用いて像担持体面上を光走査して 画像の書き込みを行っている。

一般にはこれらの装置は単一の多面錐より成る 光偏向器の異なる偏向面に各々単一のレーザー光 束を入射させ、偏向面で反射したレーザー光束に 対して各々 f - 6 レンズを設けている。それで f - 6 レンズからの光束を偏向面の傾れ補正を 行ったアナモフィック面を利用して像担持体面を 光走査するように構成されている。この場合1つ のレーザー光束に対して1 組の走査用光学系を けている為、装置全体が大型化、複雑化する傾向 があった。

これに対して例えば特別昭 61-92917号公報や特別昭 58-79215号公報では偏光特性の異なる 2 つの光を利用したり、又異なる 2 つの波長の光を利用して 2 つのレーザー光東を 1 本に混合し、その後レーザー光東数の半分のレンズ系によりレーザー

ザー光東から離れた位置に配置したミラー系541,542等の光学装置により複数の光東に分割した後、像担持体面上551,562に専光して光走査を行っている。

この場合 f - θレンズ 5 3 0 に斜入射したレーザー光東は f - θレンズの光学性能により像担持体面上で走査線の湾曲を起こす。この為従来は像担持体面の前方にシリンドリカルレンズ 5 5 1 , 5 5 2 を配置して像面湾曲を補正していた。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながらこの方法は光東が走査角(走査方向の画角)を持ってシリンドリカルレンズに入射する為、走査角が大きくなる程、シリンドリカルレンスの見かけの屈折力が強くなり、レーザー光東は被走査面前方で結像するようになり、即ち像面湾曲が大きくなり走査範囲の中心郎と周辺郎とではレーザー光東のスポット径が異ってくるという問題点があった。

この他、例えばレーザー光束を3つ以上用いて 構成すると球面レンズより成る f ~ θ レンズに斜 光東を集光させ披走査面近傍に導光した後、偏光 ピームスプリッター、又はダイクロイックミラー 等によりレーザー光東を2つに分離し、次いて 各々の像担持体面上を光走査するように構成して いる

しかしながらこの方法は2本のレーザー光東を 退合し、その後分離している為に、装置全体が複 雑になり、又被走査面上の光走査角が大きくなる と光を混合したり分離したりする際の偏光ビーム スプリッターやダイクロイックミラーの入射角特 性により光もれを起こしてくる。この為光走査角 をあまり大きくとることができない等の問題点が あった。

この他、特開昭 56-161566 号公報や実開昭 57-160118 号公報では第3回に示すように多面 錠より成る単一の光偏向器 5 2 0 の単一の偏 向面 5 2 0 a に複数のレーザー光東を被走査面 5 6 1 . 5 6 2 の光走査方向に対して直角方向に 画角をつけ斜入射させている。そして球面系より 成る f - 6 レンズ 5 3 0 により集光させ、該レー

入射する ή 度が 2 種以上になる。このとき 斜入射 の角度が 異なると f - θ レンズの特性により走査 線の f - θ レンズ特性が 異ってくる。

即ち、第3図に示すように f - θ レンズ 5 3 0 にスキュー光線を入射させる為、 f - θ 特性は崩れ、斜入射角によりその特性は異ってくる。このときの f - θ 特性は走査方向と直角方向(副走査方向)に屈折力を有するシリンドリカルレンズ面若しくはトーリック面を含むアナモフィックレンスを配置すれば補正できる。

又、走査方向に関しては第2集光レンズを配置し、走査方向の倍率を変え、専用の曲面形状を配することにより一方の走査線を料入射角の異なる他方の走査線にある程度重ね合わせ一致させることができる。

しかしながら斜入射角による走査線の走査方向の $f-\theta$ 特性はリニアに変化しない。例えば糾入射角 ϕ 。のとき光偏向器側の走査角度 θ に対する走査光束の走査方向の座標をX($\phi = \phi$ 。)

光束の入射角をαとしたとき

 $X(\phi - \phi_0)(\theta) = \frac{\tan \theta}{\sqrt{(\tan \theta)^2 + (\tan \phi_0)^2}} f \cdot \phi$

この為、異なる入射角で f - 8 レンズに入射し た走査線を一致させることはできない。このよう な欠点の為、特に多色のレジストレーションの精 度が要求されるカラー LBP 等で異なる色現像に 対応する走査線を低ね合わせようとするとき、色 ずれとなってしまう。例えば第4回、第5回に示 すように斜入射角 2. 5度と7. 5度の走査線を 同じ第2集光レンズ(アナモフィックレンズ)に より 重ね合わせようとすると焦点距離 313.55mmの f. - θ レンズで走査角30度(走査位置160mm) の所では第4図に示すように~0.6mmのズレを 生じてしまう。そこで走査方向の倍率により走査 角30度付近での走査点が一致するように補正す ると、今度は例えば第5図の曲線 a で示すように 走査角16度付近で約60μm程ずれてしまう。 又 ± 方向にパランスをとっても第5回の曲線 b で

(実施例)

第1図は本発明の一実施例の奨部概略図、第2図(A)は第1図の走査方向の一部分を展開したときの概略図、第2図(B)は第1図の走査方向と直角方向(副走査方向)の一部分の断面概略図、第2図(C)は第1図の一部分の奨部断面図である。

本実施例では4つのレーザー光東を用い名を被 走在面上を各々異った光情報を有しつつ光走盘す る場合を示している。図中1はモーター、2は光 傷向器であり回転多面鎖より成り、モーター1に より回転軸1aを中心に回転している。100~ 103は各々レーザー発振器のレーザー表表のレーザー表表のレーザー表表のレーザー表表のレーガー表表ののよりのの光東のの主光 総は光偏向器2に入射する際、ミラー141~ 143を用いたで入射されている。(第2図(A)では発 光平行で入射されている。)110~113は 米のコリメーターレンズであり、各レーザー発振 器毎に設けられており、発光部100~103か 示すように±30~40μmのズレが生する為、 例えば400DPIの解像度を持つブリンターで は半回素分のずれとなってしまう。

本発明は複数のレーザー光束を1つの走査用の傾向器に導光し、複数の被走査面上を光走査する際、走査範囲全般にわたりf ~ θ 特性が良く、かつ像面湾曲の少ない良好なる光学性能を有しつつ走査点の低ね合わせ時のずれが少ない状態で光走査することができる光走査装置の提供を目的とする。

(問題点を解決するための手段)

複数のレーザー光束を単一の光偏向器を介して偏向させ第1集光系に導光し、第1集光レンズで集光した後、各レーザー光東毎に被走査値近傍に配置したアナモフィック系より成る第2集光レンズからのレーザー光東を各レーザー光東毎に被走査面上に導光して光走査する際、該第1集光レンズを該被走査面上の走査方向と垂直方向の屈折力がアフォーカルとなるように構成したことである。

らのレーザー光束を平行光束としている。 (第2 図(A)ではコリメーターレンズ110のみを示 している。) 120~123は各々シリンドリカ ルレンズであり、一方向に屈折力を有している。 (第2図(A)ではシリンドリカルレンズ120 のみを示している。) 141~143 は各々ミ ラーであり、シリンドリカルレンズ(1 20~ 123)からの4つの光束のうち3つの光束を反 射させ、各々光偏向器2の偏向面2aに終光して いる。3は第1集光レンズであり、2つのレンズ 3 a 、 3 b より成り走査方向に屈折力を有した f-θ特性を有している。又副走査方向にはア フォーカルとなっている。131~133は各々 ミラーであり、第1集光レンズ3からの4つの レーザー光束を各々反射させている。40~43 は各々第2集光レンズであり、アナモフィックレ ンズより成り、光偏向器2の偏向面の傾きを補正 し、かつ被走査面上50~53における像面湾曲 を補正している。

又、被走査面上の副走査方向の光束を絞り込ん

特開平2-58015(4)

でいる。 50~53 は各々被走査面であり、例えばドラム状感光体より成っている、130a,130b.131a,131b,132a,132b,133a,133b は各々ミラーである。 第2図(B)では簡単の為これらのミラーは省略している。

本変施例では第2条光レンズ(40~43)を 介し被走査面(50~53)の副走査方向と光偏 向器2の偏向面とが互いに共役関係となるように 構成されている。

これにより光偏向器 2 の偏向面が傾いても被走 査面上でのレーザー光束の入射位置が変動しない ようにし、又走査線が副走査方向に変位しないよ うにし、走査ぬけや多瓜走査を防止している。

本次施例では4つの発光部(100~103)からの4つのレーザー光東を各々コリメータレンズ(110~113)により略平行光東とし、シリンドリカルレンズ(120~123)により第2図(B)に示すように副走査方向に集光させている。このとき4つのレーザー光東をミラーで反射させ、各々光偏向器2の偏向面に導光してい

の光学的器数値を同図に示す記号に基づいて 表-1に示す。 る。そして4つのレーザー光東をミラーを介して 第2集光レンズ(40~43)に専光した後、 各々被走査面(40~43)に入射させている。 そして光偏向器2を回転させることにより各々の 被走査面50~53を光走査している。

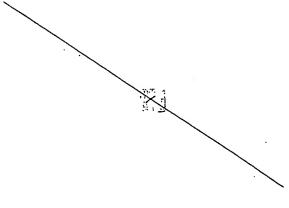
尚、本実施例において4つのレーザー発振器を用いる代わりに第7図に示すような単一素子、所謂モノリシックな基板面70上に4つの発光部71~74を直線的に副走査方向に配置したマルチピーム発振器150を用い第6図(A)、(B)に示すようにして光学系を構成しても良い。第6図(A)、(B)においてはマルチピーム発振器70からの4つのレーザー光東をコリメーターレンズ151で平行光東とした後、シリンドリカルレンズ152で光偏向器2の偏向面に導光させている。その後は第1図、第2図(A)、(B)、(C)で示す実施例と同じである。

第 6 図 (A) は副走査方向、第 6 図 (B) は走 査方向の要部断面図である。

尚、参考の為に第2図(A)に示す各光学要素

(表-1)

外接	円R:80	D: 14.65 δ	: 440	おりゴン10面体	(波長=780nm)
	走查方向] 副走查方向	d		Nd
1	∞	100.086	12.0	1	1.51633
2	∞	co ·	188.24	2	1.72825
3	∞	∞	25.83	3	1.64769
4	-270.84	∞	. 18.70	4	1.49171
5	œ	∞	40.85	[(走査方[句) 313.55
6	œ	∞	16.18	f(副走査)	方向) 45.65
7	-127.26	00	304.28	有効『No(走査方向) 65
8	œ	-17.58	7.99	有効FNo (副走査方向) 70
9	-5620.45	-11.27	56.34		



(発明の効果)

又、第2集光レンズを少なくとも1つのトーリック面を有するようにし、第8図に示すように 像面湾曲を良好に補正し、又第9図に示すように ディストーションを良好に補正することにより走

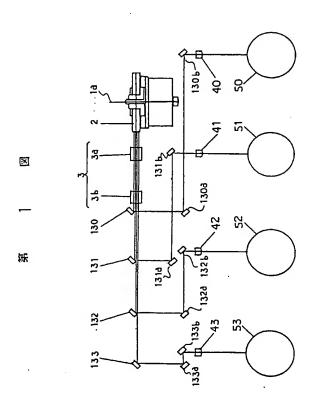
ズ、131~133.141~143は各々ミラー、3は第1集光レンズ、40~43は第2集光レンズ、50~53は被走査面、150はマルチビーム発振器である。

特許出願人 キヤノン株式会社 代曜人 高梨幸雄 (gail) 登録の中心と端部とでのスポット径の整を少なくしている。そして光学系全体の小型化を容易とし、特に単一案子のマルチビーム発掘器を用いればより光学系全体を小型化することが出来る等の特長を有している。

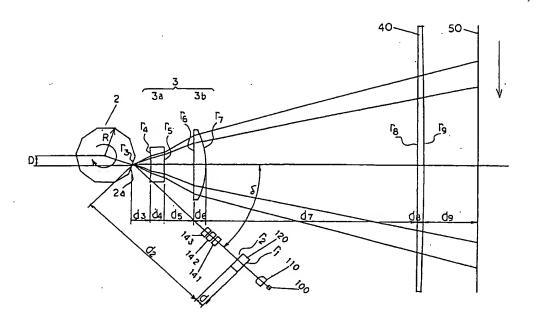
4. 図面の簡単な説明

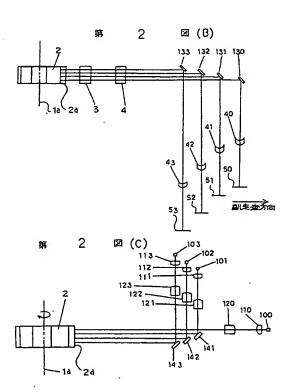
第1図は本発明の一実施例の要郎概略図、第2図(A),(B),(C) は第1図の一部分の走査方向と副走査方向の概略図、第3図は従来の光走査装置の要部概略図、第4図は球面fーのレンズのfーの特性の説明図、第5図は球面fーのレンズのfーの特性の補正時の説明図、第6図は本発明の他の一実施例の要部概略図、第7図は第6図の一部図における走査面上の像面湾曲とディストーションのおける走査面上の像面湾曲とディストーションのおりにある

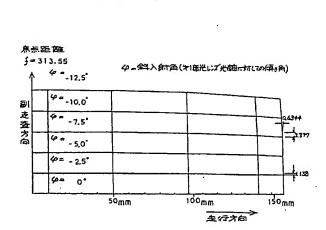
図中、1はモーター、2は光傷向器、100~ 103は各々レーザー発振器の発光郎、110~ 113,151は各々コリメーターレンズ、 120~123,152はシリンドリカルレン

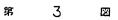


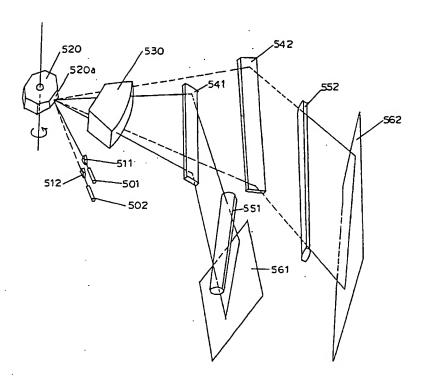
第 2 図(A)











第 5 図

